

お知らせ

インターオプト 2020 開催のお知らせ

インターオプトは、光関連部品からシステムまでを網羅し、研究用途から産業応用に至るまでの光デバイス・レーザ関連製品が一堂に会する光の技術総合展です。

最新光技術の応用先は精密機器や半導体、通信、計測からバイオテクノロジーに至るまで多岐に渡っており、その中でも特に注目度の高いアプリケーションに特化した専門展示会として、LED 応用の最先端技術・製品をテーマにした LED の設計製造展「LED JAPAN」、撮影・撮像、画像処理、画像センシング、ディスプレイ・投影に関する技術と製品をテーマにした最先端イメージング技術の展示会である「Imaging Japan」と共に、次世代アプリケーション・デバイスを目指した光技術+製品開発のパートナーリングイベント『All about Photonics』として光技術の最新情報を発信し、新たなビジネスマッチングを実現します。

今回より、開催場所を東京ビッグサイトに、開催時期を1月下旬に変更したことに伴い、同時開催展示会も、従来からの「MEMS センシング&ネットワークシステム展」に加えて、新たにナノテクノロジーの国際展示会である「nano tech」をはじめとする全15展示会へと変更することにより、光技術から MEMS、ナノテクノロジーまでを網羅する総合技術展示会として開催いたします。

- 会 期： 2020年1月29日(水)～31日(金) 10:00～17:00
会 場： 東京ビッグサイト 西2ホール
来場予定数： 50,000名(同時開催展含む)
入 場 料： 3,000円(税込) ※事前登録者および招待状持参者は無料
同 時 開 催： 「MEMS センシング&ネットワークシステム展 2020」
「nano tech 2020」等、全15展示会

出展対象分野

レーザ/光源	半導体、ファイバ、YAG、超短パルス等の各種レーザ発振器、可視光 LED、UV-LED、テラヘルツ～中・近赤外～紫外域各種光源、受発光素子 等
オプティクス関連部品	レンズ/フィルタ、ミラー/プリズム、ガラス、光学薄膜、光スキャナ 等
測定装置/光分析機器	光測定器、光応用計測器、分光/分析装置、分光光度計、近赤外分光計、OCT 装置、光センシング機器、光伝送装置 等
レーザ加工システム	レーザ加工装置(微細・切断・穴あけ)、マーキング装置、医療用レーザ装置、3D プリンタ、ガルバノスキャナ、試作・受託加工 等
情報通信	可視光通信、次世代通信(5G)、光通信デバイス、光ファイバ・コネクタ 等

申込方法につきましては下記ホームページを参照下さい。

<http://www.optojapan.jp/interopto/>